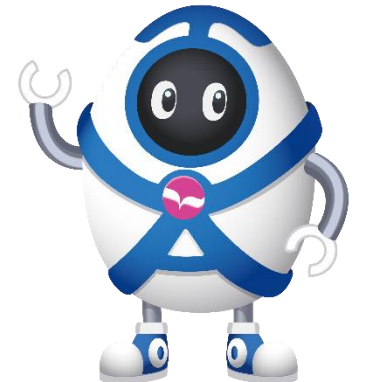


2026年3月期

第2四半期決算説明資料

2025年11月7日

[Click here for the English Ver](#)



- 1. 2026年3月期 上期実績**
- 2. 2026年3月期 通期予想**

1. 2026年3月期 上期実績

2. 2026年3月期 通期予想

2026年3月期 上期サマリー

受注高

250.3 億円

(前年同期比 ▲0.8%)
(予想比 +4.3%)

売上高

234.4 億円

(前年同期比 ▲14.4%)
(予想比 +2.0%)

営業利益

24.9 億円

(前年同期比 ▲52.6%)
(予想比 +45.8%)

経常利益

23.9 億円

(前年同期比 ▲54.2%)
(予想比 +40.0%)

当期純利益

18.4 億円

(前年同期比 ▲51.7%)
(予想比 +54.2%)

▶ 受注高

- ・ 第1四半期で底打ちし、第2四半期はAI・データセンター向けやメモリ向けを中心に回復。
- ・ 第2四半期の受注高は146.1億円となり、下期も堅調な推移を見込む。

▶ 売上高

- ・ 米国関税の影響で顧客の投資判断が慎重となり、第1四半期が低調となった結果、前年同期比で減収。
- ・ 第2四半期の売上高は153.7億円となり、四半期ベースでは過去2番目の高水準を記録。

▶ 利益

- ・ 売上高の減少に伴い、対前年同期比では減益。
- ・ コンプレッション売上の増加など製品ミックスの改善により、各段階利益は予想を上回る水準で着地。

2026年3月期 上期連結業績結果

(単位：億円)

	25/3期 上期実績	26/3期 上期実績	前年比	26/3期 上期予想	予想比
売上高	273.9	234.4	▲ 39.4 (▲ 14.4%)	230.0	+ 4.4 (+ 2.0%)
営業利益	52.6	24.9	▲ 27.6 (▲ 52.6%)	17.1	+ 7.8 (+ 45.8%)
営業利益率	19.2%	10.6%	▲ 8.6pt	7.4%	+ 3.2pt
経常利益	52.2	23.9	▲ 28.3 (▲ 54.2%)	17.1	+ 6.8 (+ 40.0%)
当期純利益	38.2	18.4	▲ 19.7 (▲ 51.7%)	12.0	+ 6.4 (+ 54.2%)

※当期純利益＝親会社株主に帰属する当期純利益

2026年3月期 上期セグメント別売上高

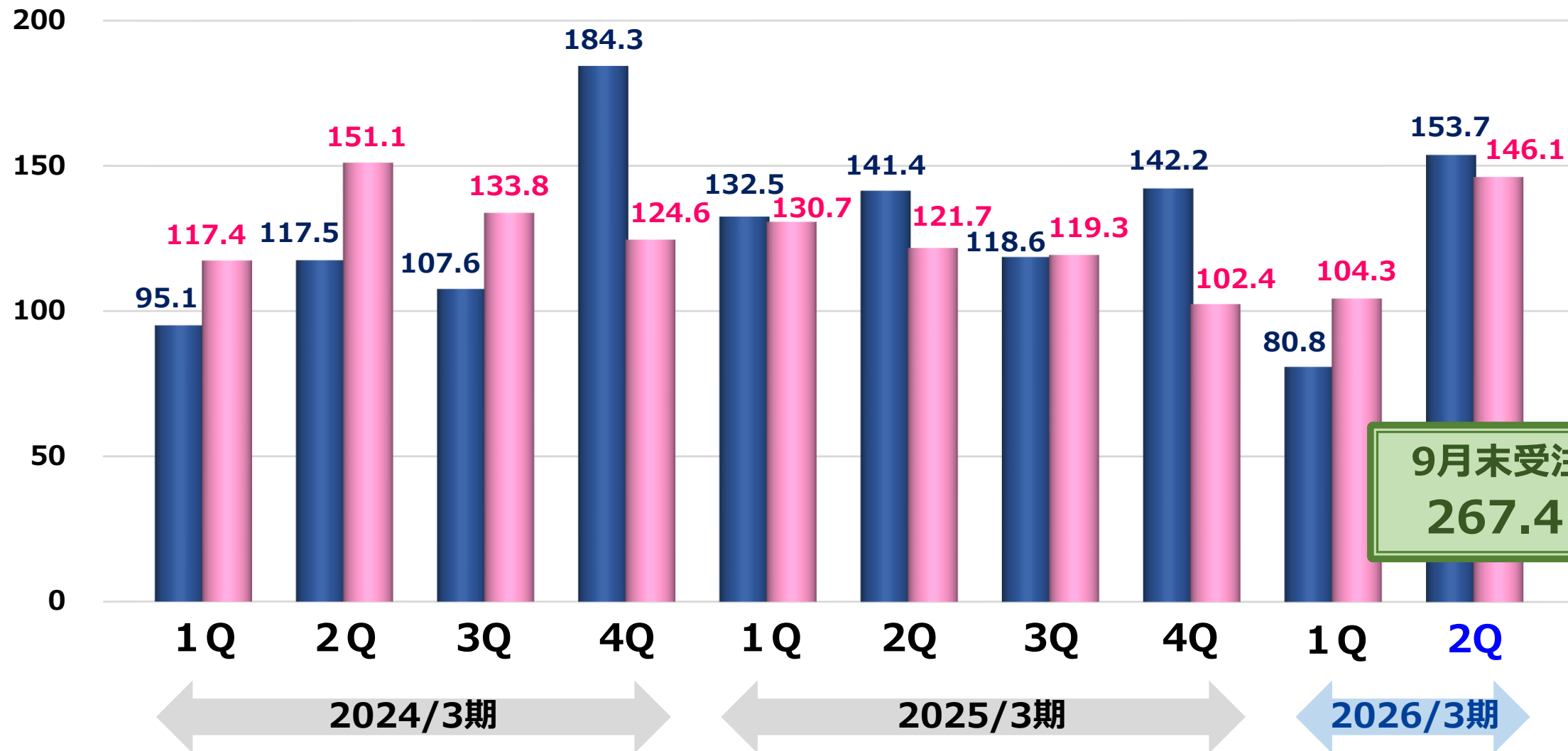
(単位：億円)

	25/3期 上期実績	26/3期 上期実績	前年比	26/3期 上期予想	予想比
売上高	273.9	234.4	▲ 39.4 (▲ 14.4%)	230.0	+ 4.4 (+ 2.0%)
半導体事業	207.4	173.3	▲ 34.2 (▲ 16.5%)	165.8	+ 7.5 (+ 4.5%)
メディカル デバイス事業	11.3	12.2	+ 1.0 (+ 8.4%)	11.9	+ 0.3 (+ 2.5%)
新事業	45.7	42.6	▲ 3.1 (▲ 6.8%)	45.5	▲ 2.9 (▲ 6.4%)
レーザ事業	9.5	6.4	▲ 3.1 (▲ 33.0%)	6.8	▲ 0.4 (▲ 5.3%)

受注・売上高の推移

(単位：億円)

■ 売上高 ■ 受注高



地域別受注構成比率推移（仕向地ベース）

（単位：億円）

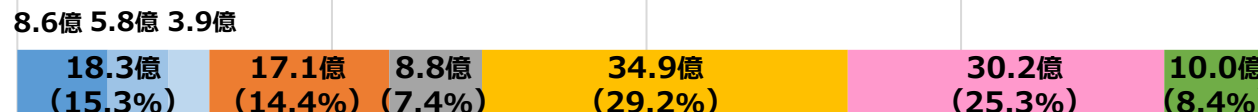
FY2024
(1Q)



(2Q)



(3Q)



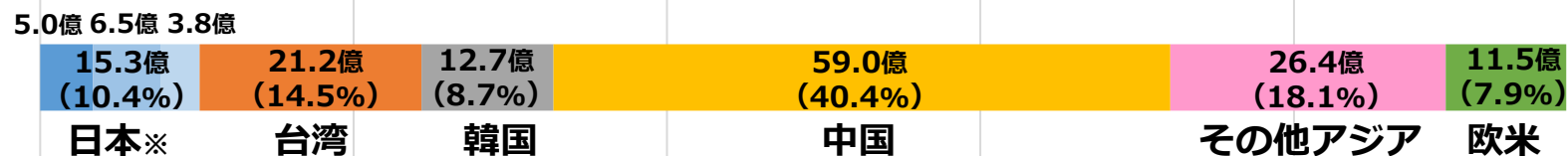
(4Q)



FY2025
(1Q)



(2Q)



※日本は左から半導体事業（新事業含む）、メディカルデバイス事業、レーザ事業

地域別売上構成比率推移（仕向地ベース）

（単位：億円）

0 30 60 90 120 150 180

FY2024
(1Q)

2.4億 5.6億 2.7億



(2Q)

8.5億 5.5億 3.6億



(3Q)

5.4億 6.0億 3.7億



(4Q)

5.7億 5.3億 7.4億



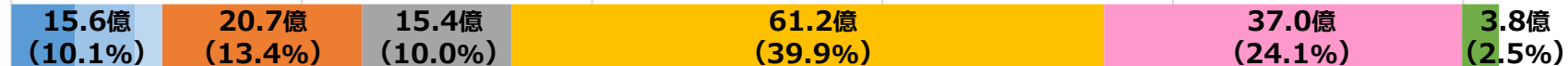
FY2025
(1Q)

5.2億 5.9億 2.6億



(2Q)

6.6億 6.2億 2.8億

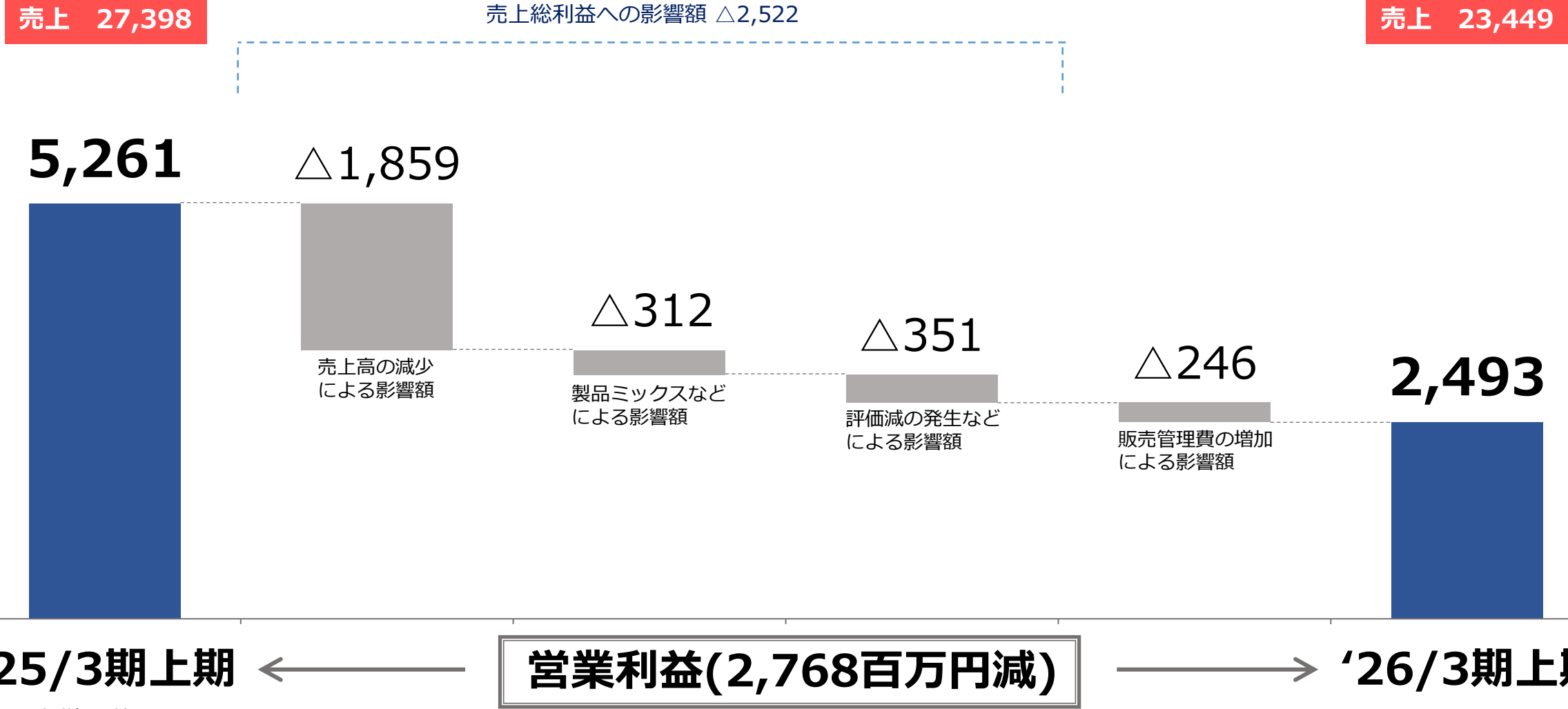


日本 台湾 韓国 中国 その他アジア 欧米

※日本は左から半導体事業（新事業含む）、メディカルデバイス事業、レーザ事業

2026年3月期上期 連結営業利益 増減要因分析（対前年同期比）

(単位：百万円)



※百万円未満切り捨て

1. 2026年3月期 上期実績

2. 2026年3月期 通期予想

今後の市場見通し

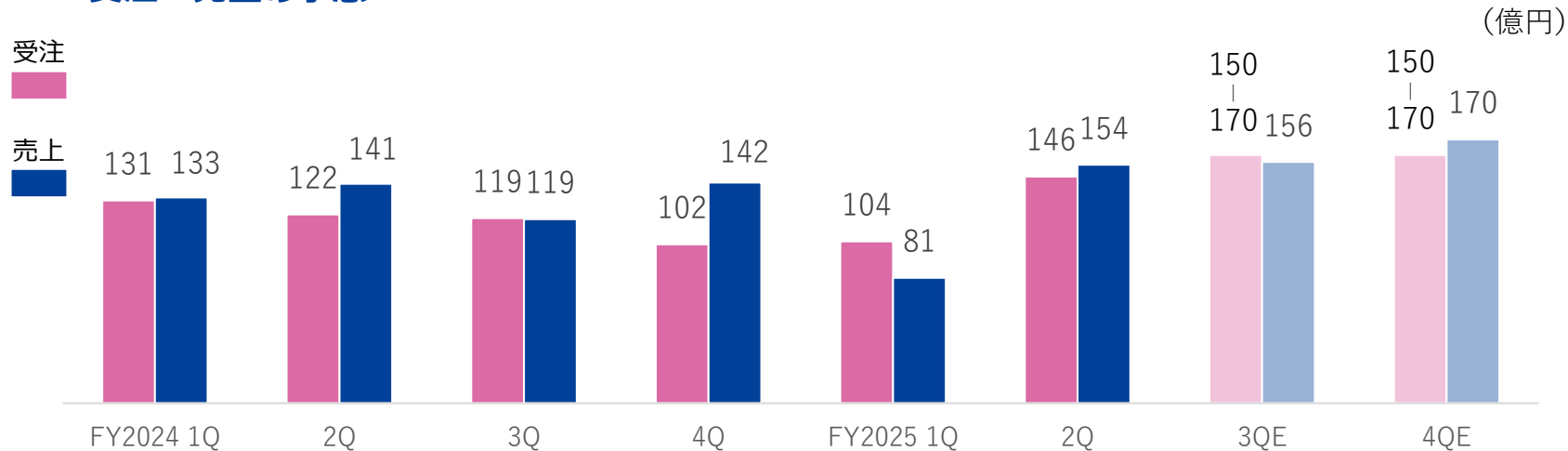
受注

- ▶ AI・データセンター向けが増加傾向であり、下期も引き続き牽引。
- ▶ 開発用途向け装置など次世代市場をターゲットとした製品の受注も堅調。

売上

- ▶ 米国の関税政策の影響により慎重姿勢が続いていた投資環境が改善し、下期にかけて売上高の増加を見込む。

受注・売上予想



受注高予想

3Q
150-170億円

4Q
150-170億円

損益予想

売上高 560.0億円

営業利益 98.0億円

経常利益 98.0億円

当期利益 68.6億円

HBM関連情報アップデート

市場見通し

- 競争環境の変化を背景に、各社増産と次世代HBM量産投資を強化。
- クラウドサーバーの推論用途でもHBM採用が進む見込み。
- 既存のHBM向けモールド装置の総出荷台数は約30台。※
用途と市場の拡大により、数年内に30-45台の追加投資が必要。※

※当社推定。総出荷台数は競合設備含む。

TOWA

- HBM4でも顧客認証を取得。顧客基盤も拡大。
- 狭ギャップMUF等、技術要求はさらに高度化。
高性能設備への入れ替え需要増に加え、参入障壁も高まる。

2026年3月期 通期 連結業績予想

(単位：億円)

※期初予想から変更なし

	25/3期 通期実績	26/3期 予想			増減額	前期比
		上期	下期	通期		
売上高	534.7	234.4	325.5	560.0	+ 25.2	+ 4.7%
営業利益	88.8	24.9	73.0	98.0	+ 9.1	+ 10.4%
営業利益率	16.6%	10.6%	22.4%	17.5%	+ 0.9 _{pt}	-
経常利益	94.0	23.9	74.0	98.0	+ 3.9	+ 4.3%
当期純利益	81.2	18.4	50.1	68.6	▲ 12.6	▲ 15.5%

※当期純利益＝親会社株主に帰属する当期純利益

2026年3月期 セグメント別売上予想

(単位：億円)

変更あり

	25/3期 通期実績	26/3期 予想			増減額	前期比
		上期	下期	通期		
売上高	534.7	234.4	325.5	560.0	+ 25.2	+ 4.7%
半導体事業	395.3	173.3	250.0	423.3	+ 27.9	+ 7.1%
メディカル デバイス事業	22.6	12.2	12.4	24.6	+ 2.0	+ 8.8%
新事業	94.2	42.6	50.1	92.7	▲ 1.5	▲ 1.7%
レーザ事業	22.6	6.4	13.0	19.4	▲ 3.2	▲ 14.0%

2026年3月期 配当計画

	2025/3期 実績	2026/3期 計画
配当	20.0円	20.0円

※ 中間配当は見送りとさせていただきます。

T O W A ビ ジ ャ ン 2 0 3 2

「変革で世界の頂へ」



《本資料に関するお問合せ》TOWA株式会社 企画部

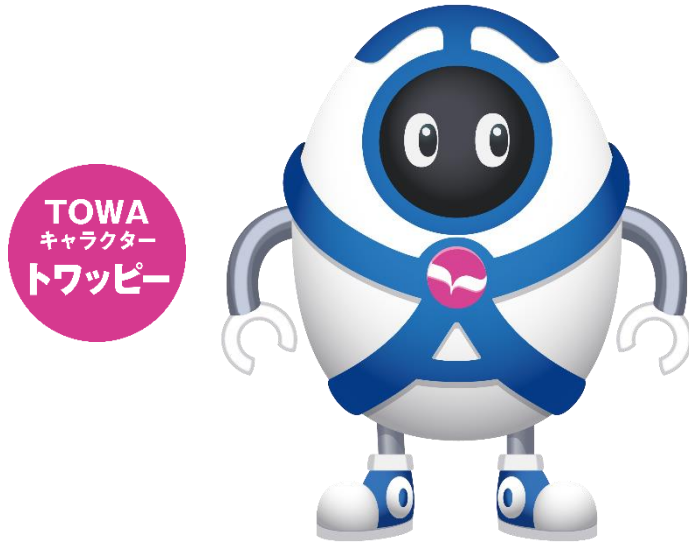
〒601-8105 京都市南区上鳥羽上調子町5番地 Tel : 075-692-0251

本資料には当社グループの計画や方針、財務、技術、製品、サービス、業績等に係る将来予想に関する記述が含まれております。将来予想に関する記述は、あくまで当社グループが現時点において入手可能なデータや仮定、方法等に基づき、当社グループが判断したものであり、様々なリスクや不確定な要因を含んでおります。また、新たなリスクや不確定要因は随時生じるものであり、その発生や影響を予測することは不可能であります。したがって、本資料に含まれる将来に関する記述は、実際の結果とは大きく異なる可能性があることをあらかじめご了承願います。

參考資料



会社概要



トワッピーのプロフィール

- ① 名前：「トワッピー」
- ② 名前の由来：
TOWAから世界にハッピーを届ける。
- ③ 好きな言葉：「チャレンジ！」

会社名

TOWA株式会社

事業内容

半導体事業、医療デバイス事業、
新事業、レーザ加工装置事業

所在地

京都市南区上鳥羽上調子町5番地

設立

1979年4月

代表取締役会長

岡田 博和

取締役社長執行役員

三浦 宗男

従業員数

2,186名（2025年9月末時点/連結）

資本金

89億円

証券コード

6315

事業内容

新事業

- ・TSS
(トータルソリューションサービス)
- ・精密加工用工具、受託加工
- ・微細加工
- ・コーティング



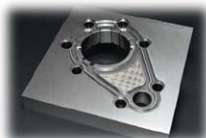
改造・修理
予防保全



微細加工技術



工具 (エンドミル)



受託加工

レーザー加工装置事業

- ・レーザトリマ
- ・ウェハーマーカ
- ・レーザ溶接機



レーザトリミング装置
Model SL432R



ウェハーマーキング装置
Model SL473GS3

半導体事業

- ・半導体製造用精密金型
- ・半導体製造用モールドイング装置
- ・半導体製造用シンギュレーション装置



トランスファ金型



モールドイング装置
Model PMC2030-D



コンプレッション金型



モールドイング装置
Model CPM1080

メディカルデバイス事業

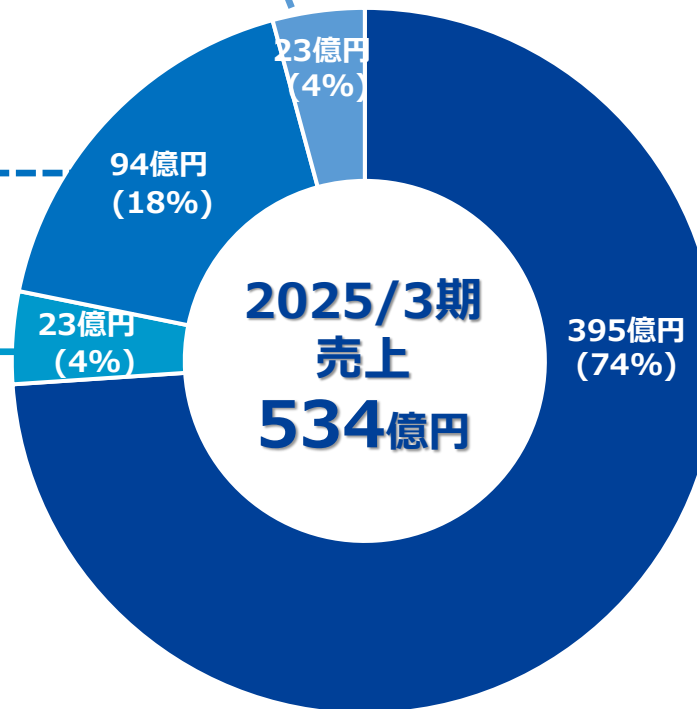
- ・ファインプラスチック成形品
- ・医療機器



点滴用部品

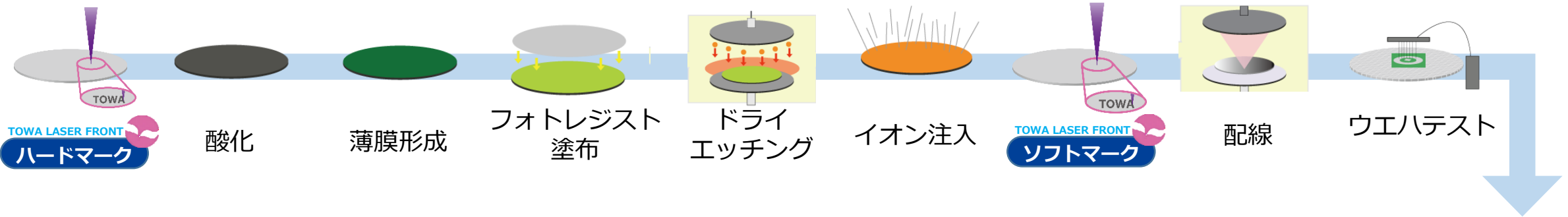


注射器用部品



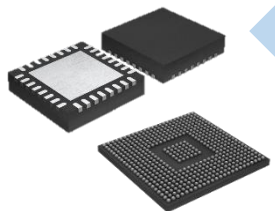
半導体が出来るまで

前工程

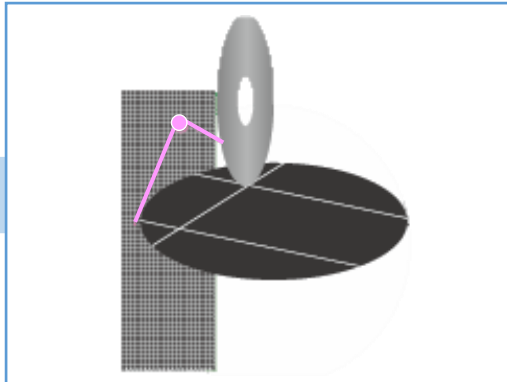


製品検査や
信頼性試験を
経て・・・

**半導体
完成！**

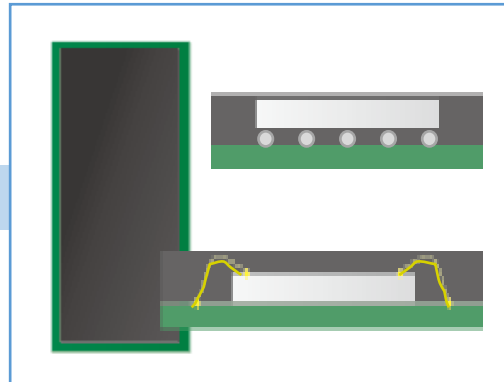


シンギュレーション



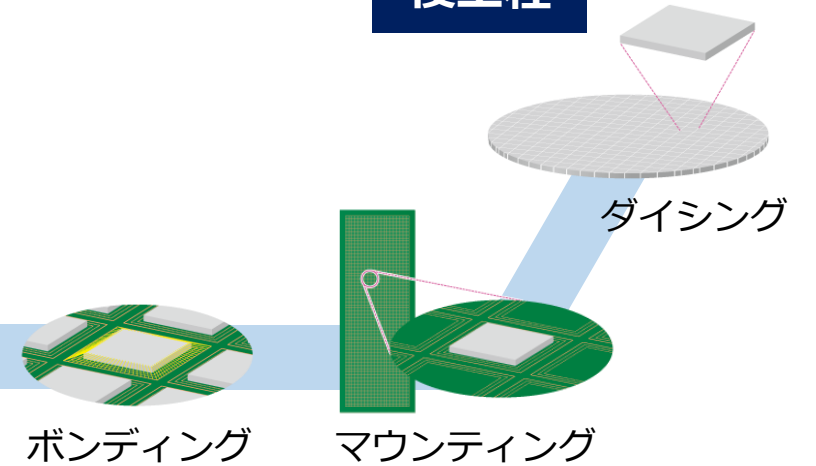
フレームから個々の製品を
切り離します。

モールドディング

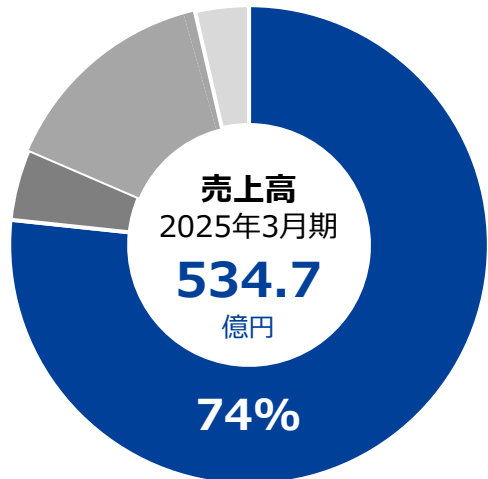


チップを樹脂で封止します。

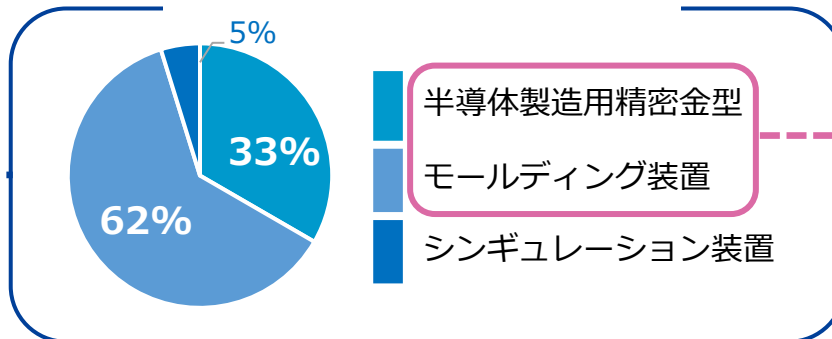
後工程



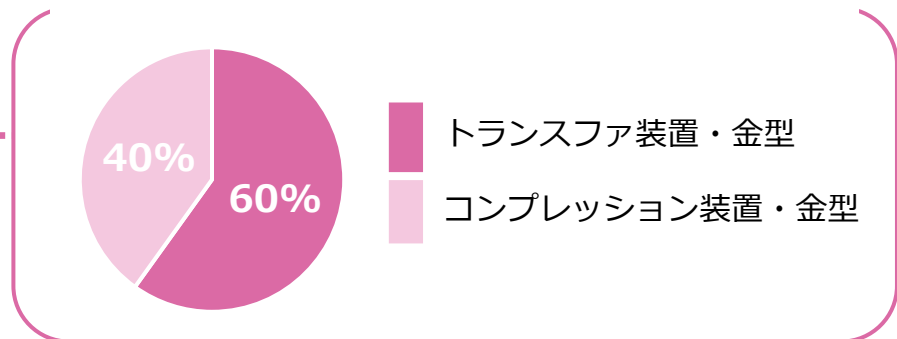
半導体事業

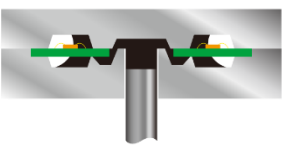
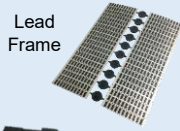
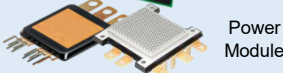
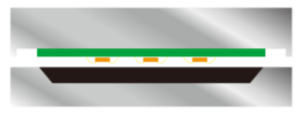
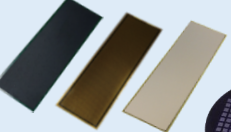
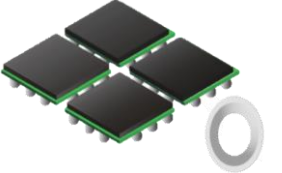
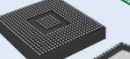
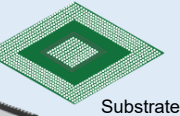


半導体事業 395.3億円



モルディング装置・金型 375.9億円



モルディング		シングュレーション
トランスファ成形 ポット内で溶融した樹脂をキャビティに充填し硬化させる成形手法   トランスファ装置  Lead Frame  Exposed package  ECU  Power Module Work size (Max.): 100×300mm	コンプレッション成形 金型に直接樹脂を入れ、溶融した後にワークを浸し入れる成形手法   コンプレッション装置  MAP BGA/QFN/HS BGA  WLP/PLP Work size (Max.): 660×620mm	樹脂で封止された製品を個片化・収納する工程   シングュレーション装置  Small package  Thicker package  Substrate Package size (Min.): 1×1 mm

新事業

「新たな市場」創造と事業化へのチャレンジ

TSS事業

(トータルソリューションサービス)

当社半導体製造装置のアフターサービスや改造・修理、中古機の販売までトータルで提案



世界のモールドプロセスをTOWAに！！

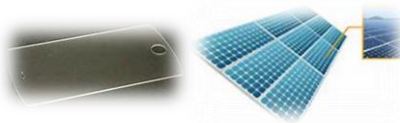
- LEプログラム
(ライフエクステンション)
- 中古機販売
- 予防保全（年間契約）
- 部品供給
- トレーニングセンター

コーティング

TOWAオリジナルの金型表面処理技術を医療や家庭用品等に応用展開



打錠分野への普及率向上



ガラス製品への普及率向上

ナノテク

超精密金型加工で培った超精密・微細加工技術を医療、自動車分野等に応用展開



細胞培養分野における商品開発



HUD(ヘッドアップディスプレイ)用レンズの開発



空中映像素子レンズの開発

ツーリング

金型製造メーカーのノウハウが蓄積された自社開発の工具を販売



CBN・超硬エンドミル



受託加工



3Dプリンタと自社製工具の融合

メディカルデバイス事業

会社名

株式会社バンディック

事業内容

医療用プラスチック成形品の製造
医療機器の組立

所在地

山梨県韮崎市龍岡町下條南割596の146

設立

1983年11月18日

代表取締役社長

寺内 利浩

従業員数

92名（2025年9月末時点）

主な製品

医療用プラスチック成形品



超精密金型技術と独自技術による プラスチック成形プロセス



クリーンルーム内で組立、生産

レーザ加工装置事業

会社名	TOWAレーザーフロント株式会社
事業内容	レーザ及びレーザ加工装置の開発・設計・製造・販売・保守
所在地	神奈川県相模原市中央区下九沢1120番地
株式取得日	2018年8月1日

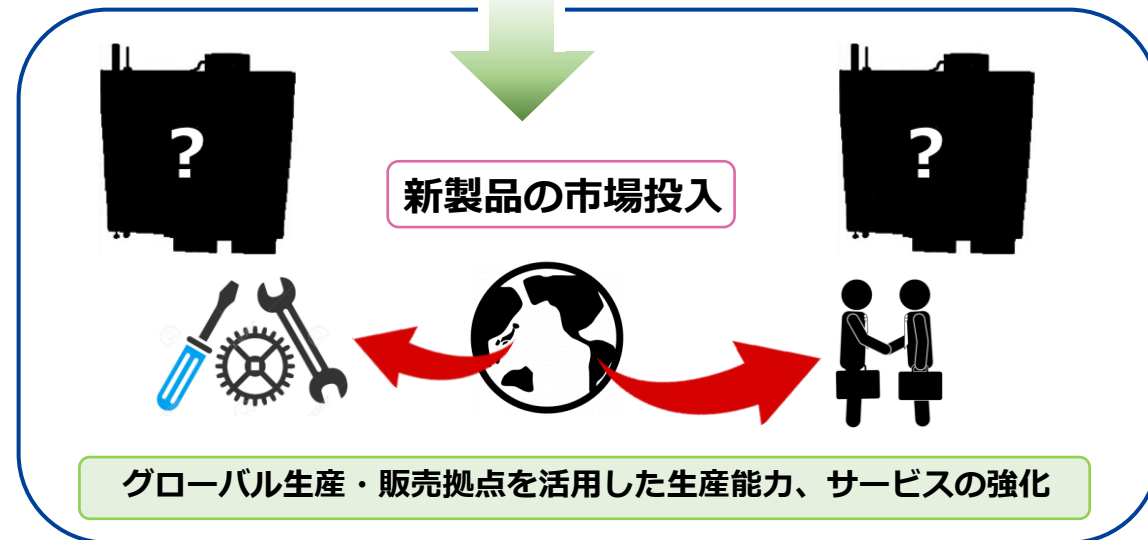
代表取締役社長	早坂 昇
従業員数	107名（2025年9月末時点）

主な製品

レーザトリマ	ウェハマーカ	レーザ溶接機
		

レーザ関連技術と半導体製造の後工程技術を融合し、新たな市場へ

TOWA × **LASERFRONT**



生産拠点

●TOWA

●グループ会社



韓国

●TOWA韓国株式会社

»半導体製造装置、精密金型、部品の製造



●TOWAファイン株式会社

»ブレードの製造



中国

●TOWA半導体設備(蘇州)有限公司

»半導体製造装置、精密金型の製造



●東和半導体設備(南通)有限公司

»半導体製造装置、精密金型の製造



マレーシア

●TOWAM Sdn. Bhd. ●TOWA TOOL Sdn. Bhd.

»半導体製造装置の製造



»半導体製造用金型の製造



京都

●本社・工場（京都市）

»半導体製造装置、精密金型の開発・製造



京都

●京都東事業所(宇治田原町)

»半導体製造用金型の製造



佐賀県(鳥栖市)

●九州事業所

»半導体製造用金型の製造



日本

山梨県(韮崎市)

●株式会社バンディック

»ファインプラスチック成形品の製造

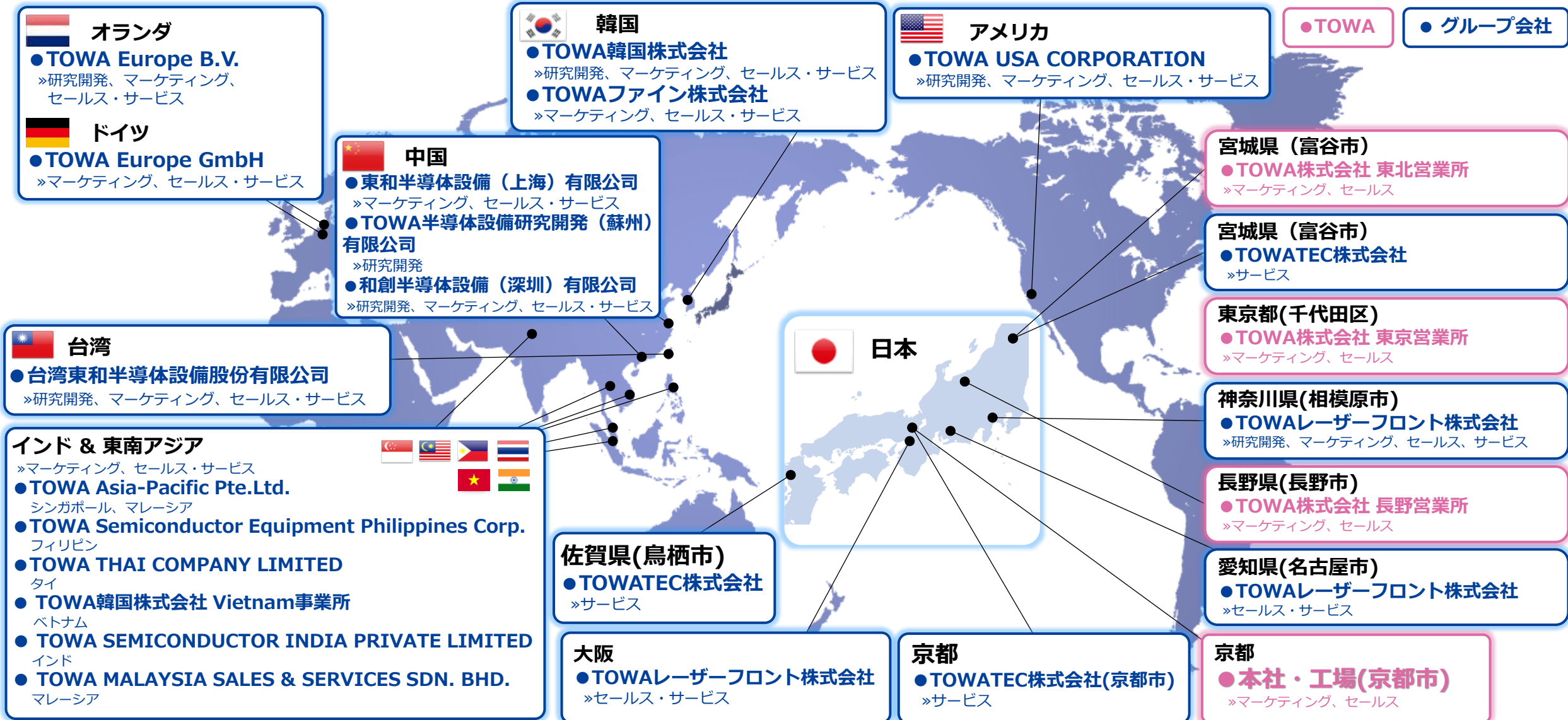


神奈川県(相模原市)

●TOWAレーザーフロント株式会社

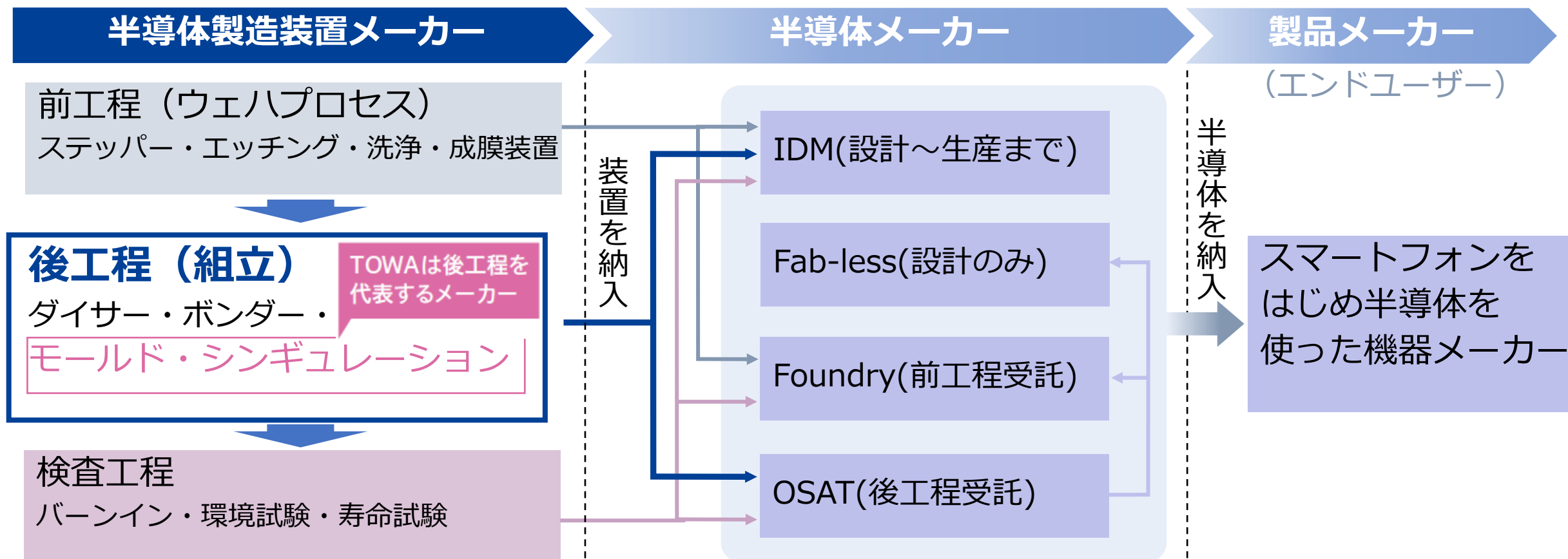
»レーザ及びレーザ加工装置の開発、製造

販売・サービス拠点



半導体製造におけるTOWAグループの立ち位置

半導体装置メーカーは、前工程・後工程・検査工程の各専用装置で住み分けされており、装置を半導体メーカーに納入します。半導体メーカーは装置メーカーの装置を使って半導体を製造し、半導体を使った製品をつくるメーカーに納入します。TOWAグループは後工程の半導体装置メーカーに属します。



半導体モールディング装置の世界シェア

64.8%

FY2024

世界シェア **No.1**

- 半導体モールディング市場のリーディングカンパニー
- 設計・生産～装置据付・量産・アフターサービスまで一貫したサポート体制
- 開発品に対しての試作環境の提供

16.0%



A社

11.7%



B社

3.3%



C社

2.4%



D社

1.8%



その他



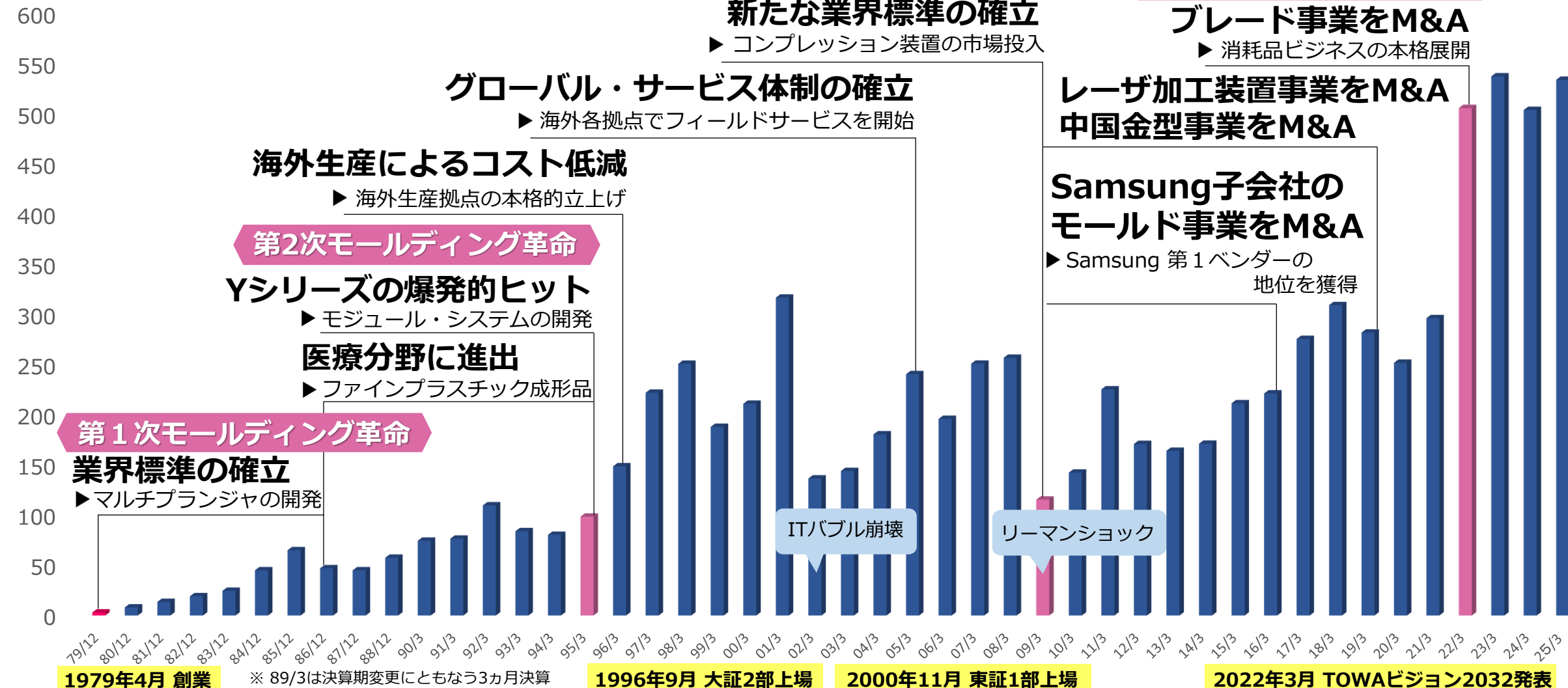
※TechInsights社のデータをもとに当社作成



This material is the property of TOWA CORPORATION

TOWAの歩み

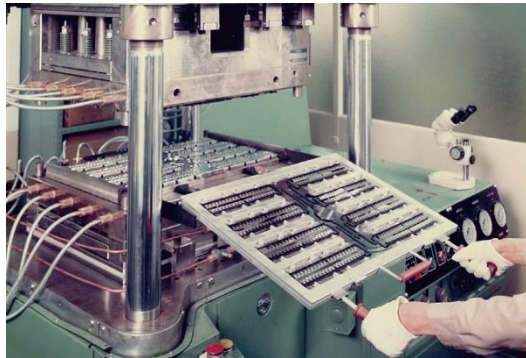
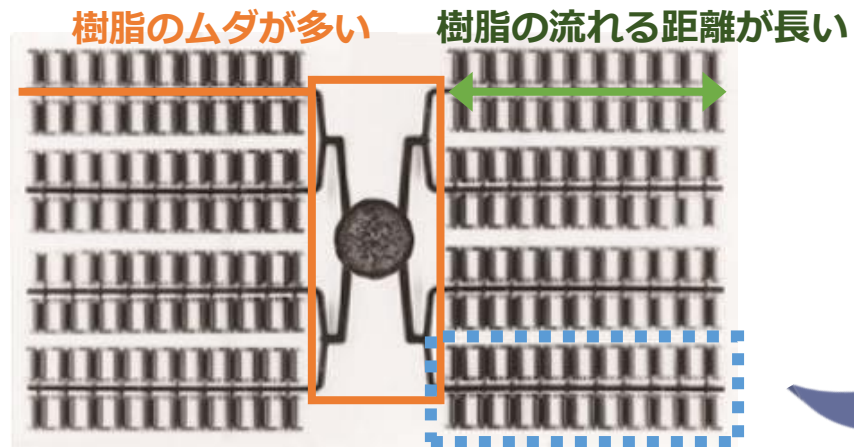
(億円)



第1次モールドディング革命(1979年)

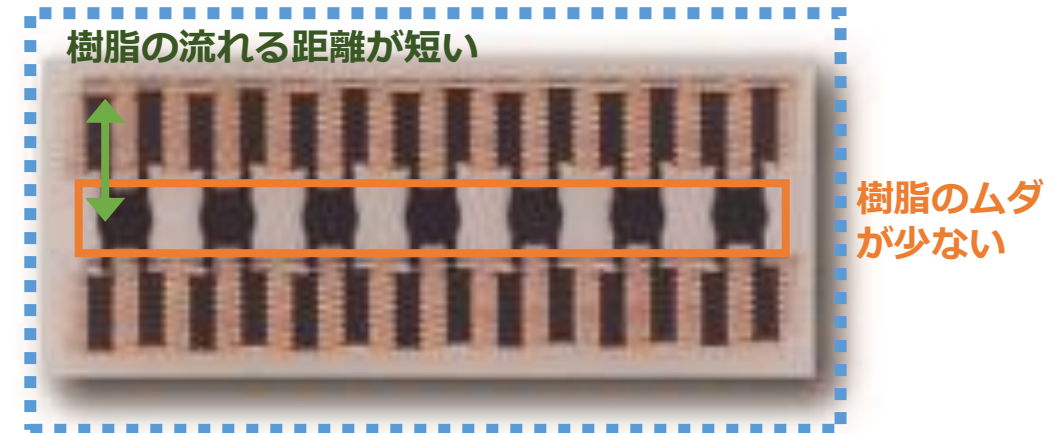
コンベンショナルモールド

手のひらサイズの樹脂を一カ所から注入し、**手動**で成形。樹脂の流れる**距離が長く**成形品質に**バラツキ**が出来、**樹脂のムダが多い**。



マルチプランジャモールド

指先サイズの樹脂を複数カ所から注入し、**自動**で成形。樹脂の流れる**距離が短く**成形品質が**向上**し、**樹脂のムダが少ない**。



第2次モールドディング革命(1995年)

モジュールシステム (Yシリーズ)

モジュールシステム以前のモールドディング装置は・・・

- ・ 一品一様であり、生産する製品毎に装置を買い替え
- ・ 生産量に応じて複数の装置を保有する必要がある



モジュールシステムによりプレスが増減が可能に!!

- ・ Yシリーズだけで様々な製品の生産が可能
- ・ 生産量に応じて追加で設備投資が可能

後工程をIDMから組立専門企業が請け負う時代のニーズに合致!!

世界に誇る半導体モールドディング装置のベストセラー



第3次モールドディング革命(2009年)

コンプレッション装置

TOWA独自のコンプレッション（圧縮）成形方式により、最先端製品の封止と大幅なコスト削減が可能に!!

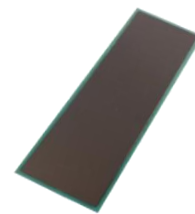
特許や技術的難易度の高さから2009年のリリース以来、現在まで**他社の追随なし。**

特 徴

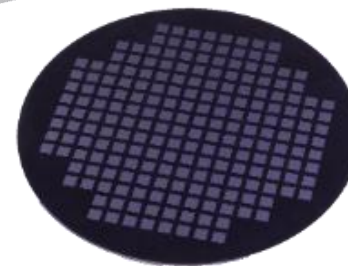
- ・樹脂使用効率**100%**（**CO2排出量約70%削減**）
- ・樹脂流動のない圧縮成形（**不良品が少ない**）
- ・メモリや5G向けなどの**最先端製品**に最適
- ・顆粒/液状樹脂の両方に対応
- ・パネルサイズ、ウェハーサイズに対応



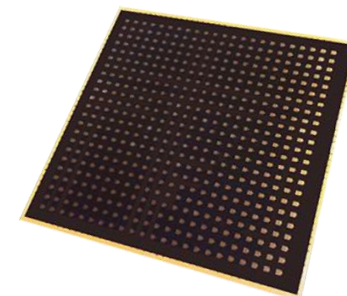
コンプレッション装置
Model PMC2030-D



基板サイズ
100×300mm



ウェハーサイズ
φ300mm



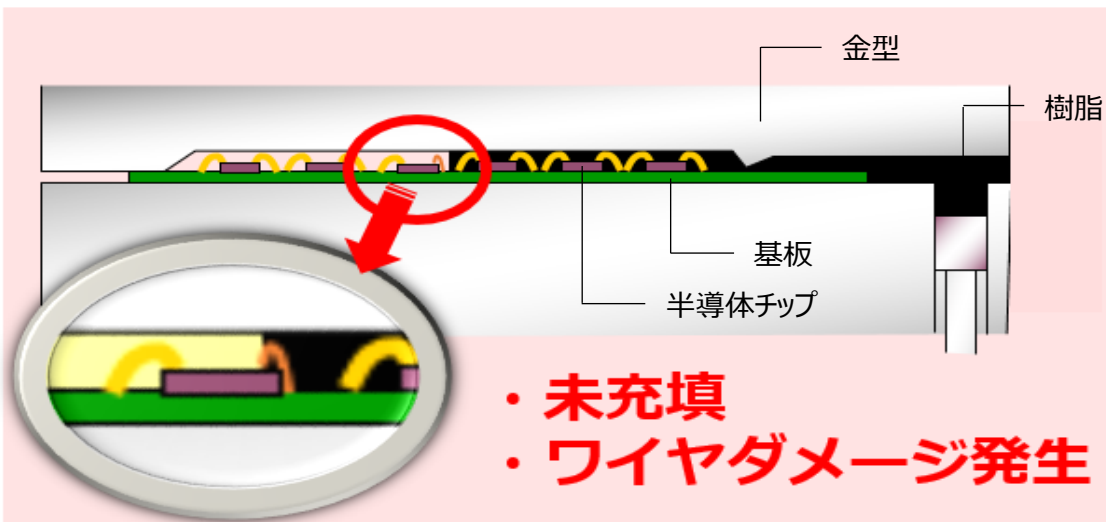
パネルサイズ
600mm×600mm

半導体パッケージへのソリューション

トランスファ成形

注入方式

樹脂流動
有

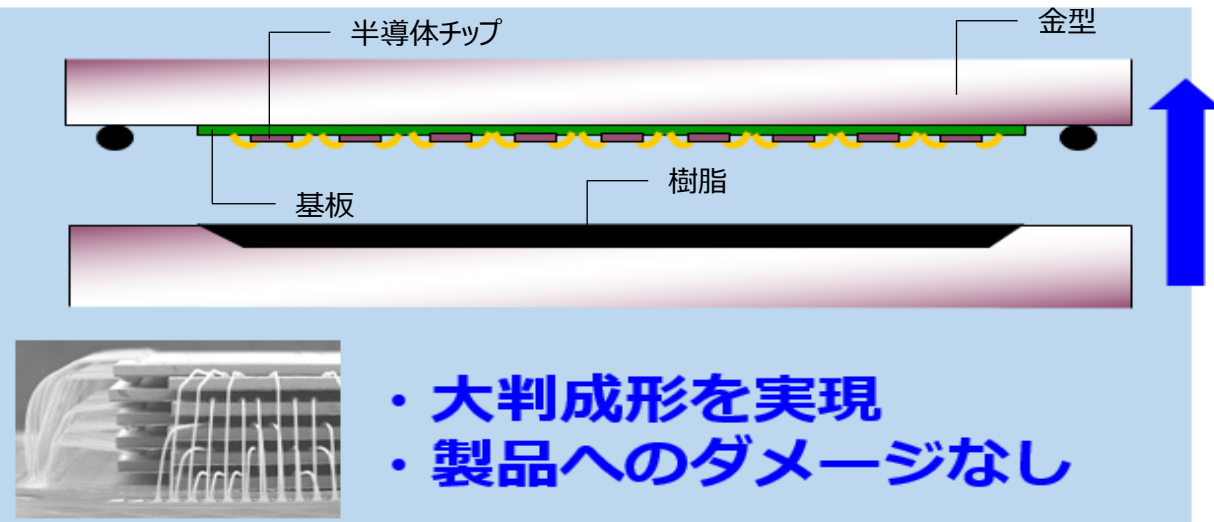
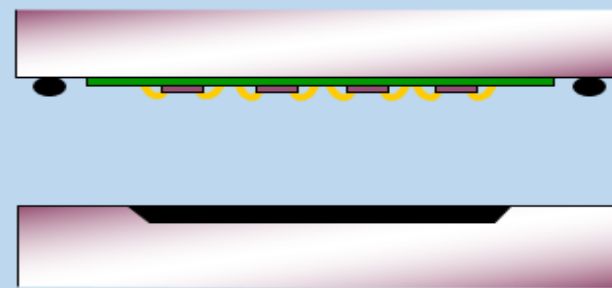


- ・ 未充填
- ・ ワイヤダメージ発生

圧縮方式

コンプレッション成形

樹脂流動
無



- ・ 大判成形を実現
- ・ 製品へのダメージなし

半導体製造装置ラインナップ

～Compression Mold～

コンプレッション装置
Model CPM 1180



Work max size: 660 × 620mm

コンプレッション装置
Model CPM 1080



Work max size: φ300mm、320x320mm

コンプレッション装置
Model PMC 2030-D



Work max size: 100x300mm

～ Transfer Mold～

トランスファ装置
Model YPM 1180



Work max size: 100x300mm

トランスファ装置
Model YPM1250-EPQ



Work max size: □150mm、100x300mm

～ Singulation～

シンギュレーション装置
Model FMS 4040



Work max size: 100x300mm